



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ Nº 860 DE 21 DE MAIO DE 2021

**O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO**, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto de 19 de abril de 2018, com competência delegada pelo art. 2º, III da Portaria nº 1.373/2019/GAB/MEC, DOU de 19 de julho de 2019, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no processo eletrônico nº. 23272.000223/2021-54, resolve:

Art. 1º Dispensar VITOR LUIZ BASTOS DE JESUS, matrícula SIAPE nº 1448881, CPF nº 00400342758, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da função de substituto eventual da Coordenação do Curso de Licenciatura em Física, subordinada à Diretoria de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, campus Nilópolis;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

RAFAEL BARRETO ALMADA  
Reitor

Publicada na Seção 2 do DOU de \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 872/2021 - DAAF (11.01.40.03.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro-RJ, 21 de Maio de 2021

2021portaria0860\_DISPENSA\_SUBSTITUTO\_EVENTUAL\_VITOR\_JESUS\_CCLF\_DEGPG\_CNIL.pdf

Total de páginas do documento original: 1

Tipo de conferência: DOCUMENTO ORIGINAL

*(Assinado digitalmente em 24/05/2021 11:43 )*

RAFAEL BARRETO ALMADA

REITOR

2566347

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: **872**, ano: **2021**, tipo: **PORTARIA**, data de emissão: **21/05/2021** e o código de verificação: **724d2a64cb**